

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-136545

(43)Date of publication of application: 08.06.1988

(51)Int.Cl.

H01L 21/82 // H01L 27/01

(21)Application number: 61-283318

and a second state of the first second s

(22)Date of filing:

27.11.1986

(71)Applicant: NEC CORP

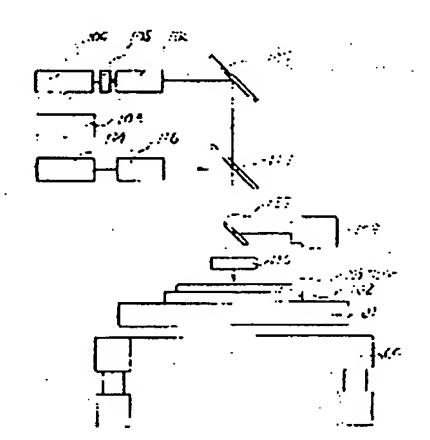
(72)Inventor: NOZUE HIROSHI

(54) LASER-TRIMMING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To melt a fuse positively by simultaneously irradiating the same position in one part of a circuit with two kinds of laser beams having different wavelengths and imparting a melting function.

CONSTITUTION: A YAG;Nd laser 104 and a YAG;Nd laser 114 are used in order to acquire two kinds of laser beams having a 1.064µm wavelength and a 0.532µm wavelength. The wavelength of laser beams output from the YAG;Nd laser 104 are converted into 0.532µm from 1.064µm by an SHG 105, the laser beams are condensed by an optical system 106, and the direction of the condensed laser beams is changed so as to be directed to a section just under a mirror 107 by the mirror 107 and the laser beams are projected to a fuse to be trimmed for a wafer 103. Laser beams oscillated from the laser 104 and the laser 114 are controlled by a control circuit 108 in order to simultaneously reach the wafer 103.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

BEST AVAILATE COPY

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-136545

@Int.Cl.4

識別記号

庁内塾理番号

⑩公開 昭和63年(1988)6月8日

H 01 L 21/82

3 2 1

8526-5F 6655-5F

野査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 レー

- ザー・トリミング装置

②特 頭 昭61-283318

60発 明 者 野 末

寛

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出 頤 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

②代理人 并理士内原 晋

明 知 當

1. 発明の名称 レーザー・トリミング接回

- 2 特許請求の頭囲
 - (I) レーザー・ドリミング協選に於いて、四サるレーザー・ドリミング協選に於いて、四なる放展を有する2型のレーザー光を同時に、協回路の一部の同位型に限射し、切断する機能を有することを特徴とするレーザー・ドリミング設置。
 - ② 2 種のレーザ光の設長はそれぞれ 1.0 6 4 μm および 0.5 3 2 μm であることを特徴と する特許 環 収 の 範囲 部 (1) 項 記 環 の レーザー・ トリミング 設置。
- 3. 発明の詳細な説明 [選法上の利用分野] 本類明は半導体設計回路などの内部のヒュー

ズ、記録、抵抗などをトリミングするレーザー トリミング装置に関する。

〔健衆の技術〕

近年、半項体型は回路の製造にないて、この半項体型は固路の少留をりを上げ、より低価格で生産するため、冗長ピットを有する回路が考え出されている。これは所留のメモリーピット数よりピット数の多い回路装置を図作しておき、本米のピットが不良の時、予め用窓しておいたヒューズを溶断してこの冗氏ピットを生かす方法である。

第4図は従来のレーザートリミング設立の一 例のは式図である。

レーザートリミング設図のステーツ401の上に設置されているクェハー台402の上にテリミングを必要とするクェハー403を技図する。YAG;Ndレーザー404から出力される改及1.064mをもつレーザー光405は光学系406で扱光し、塩光されたレーザー光は

BEST AVAILABLE COPY

られ、ウェハー 4 0 3 のトリミングするFus eに入肘する・ウェハー内のチップ位記はX -Y方向に移動するステーリ 4 0 1 を移動させる ことによって行なう。

この例の誤及とは異なり、YAGレーザー404と04の内部、あるいはYAGレーザー404と光学系406との問あるいは光学系406内部に改改改改表子SHGを配置し、放及を1.064mから0532にmに変換し、0.532μのを何するレーザー光によってトリミングを行なう認宜もある。

どちらの場合もヒューズ(Fuse)として は多結晶シリコン、ポリサイド、シリサイドあ るいはA1などが用いられている。

[短明が解決しようとする問題点]

上述した従来の波長 1.06 4 μ m のレーザー 光によりトリミングを行なうレーザー・トリミング窓辺では、その波長が長いため、波長 1.06 4 μ m に対するヒューズ(F u s e)材料のエュルギー 型収益が小さく、F u s e を切断 するためには下しくするのではからのではないがある。 ではないではいーザーニュルがある。 でではいーザーニュルがある。 ではいったはいがある。 ではいったがある。 ではいったがのではないがのではないがある。 ではないではないがある。 ではないではないがある。 ではないではないがある。 ないではないないがある。 ないではないないないないないないかない。 A C レーザーの出力はあまり大きくいという欠点がある。

にレーザー光を照射した時、Fuse材料及びの限度によって、ののでは、Puseが存在すると、Fuseが存在すると、Fuseが存在すると、Fuseが存在すると、Fuseが存在したがある。Cuseがある。C

上述した従来の単一这 氏 1.0 6 4 μ m あるいは 0.5 3 2 μ m を育すレーザー光によってトリミングを行なうレーザートリミング 器 位に対し、本処明はたがいに 放 民の 異なる 2 組のレーザー光、たとえば 波 民 1.0 6 4 μ m 及び 改 及 0.5 3 2 μ m を育すレーザー光 を 同 時 に ヒュー ズ (Fuse) に 照 射 し、 Fuse 上 の 災 領 回 路 器

確保疑惑の原理のパラッキの影響を受けずFuseを確実に切断できるという独創的内容を有する。

【岡四点を解決するための手段】

本発明のレーザートリミング設置はレーザー 光により所定の回路の一部を切断するレーザートリミング設置に於いて、たとえば这段 1.06 4 m 及び波及 0.532 m の異なる波及を有する2 m のレーザー光を同時に返回路の一路の 同位置に照射し、切断する機能を有することにより傾成される。

【实施例】

次に、本類例の突絡例について図面を用いて 説明する。

部 1 図は本処明の実施例を設明するための必 式図である。防電台 1 0 0 上に X - Y 2 方向に 砂 切 可 値 な ス テ ー シ 1 0 1 を 設 辺 する。 ス テ ー シ 1 0 1 の 上に ト リ ミ ン グ を 必 変 と する ウェ ハ - 1 0 3 を 独 せ る た め の ウェ ハ ー 台 1 0 2 を 脸 躍 し、 さ ら に クェ ハ ー ア ラ イ メ ン ト の た め の 光

BEST AVAILABLE COPY

. 特開昭63-136545 (3)

学系110、 ミラー127、テレビモニター用 カノ9109を設置する。波長1.064μm及 び波長 0.5 3 2 μ m の 2 程 M の レー ザー 光 を 符 るため、YAG:Ndレーザー104及びYA G; Ndレーザー114が用いられている。Y AG: Ndレーザー104から出力されたレー サー光はSHG105によって、彼民が1.06 4 μ m から 0. 5 3 2 μ m へと変換され、光学系 106で災光し、災光されたレーザー光はミラ - 107で耳下に向かうように方向を変えられ ウェハー103のトリミングすべき Fuseに 入肘する。また、YAG; Ndレーザー114 から出力されたレーザー光は光学系116で歩 光し、災光されたレーザー光はミラー117で 耳下に向かうように万向を改えられりェハー! O3のトリミングすべきFuseに入射される 。 ミラー117は O. 5 32μm 波及レーザー光 を运過すべく選切なものが選択され、ミラー1 27は、1.0614m及び几5324m放及レ ーナー光を近過すべく選切なものが選択されて

いる。レーザー104及びレーザー114から 発位したレーザー光は同時にクェハー103に 到達すべく、初毎回路108によって制御され ている。

取2回は多枯品シリコンFuse上に保限収してPSG既を被替した場合の多結品シリコンのシーザー光に対する吸収率をPSG限率の関係で示したものであり、曲線aはレーザー光波段が1.064μmの場合である。例えばPSG股呼が0.1μmに変化した時1.064μm
改及の場合の方が0.532μm
改及の場合の方が0.532μm
なることがわ

多特品シリコンの 1.0 6 イ 4 m 改良レーザー 光及び 0.5 3 2 μ m 改及レーザー光に対するエネルギーの吸収係数は 0.5 3 2 μ m 改及レーザー 一光に対する場合の方が 1.0 6 イ μ m の場合より6大きく、出力が同程度で、これらのレーザー光がFusc部に照射された場合、 0.5 3 2

и m 波長光の方が F u s e に効率よく吸収され 、 F u s e が切断されやすい。

可3 図は本苑明の央施例2 を以明するための

特開昭63-136545(4)

一から、2 種類の波長のレーザー光を得て、のにかっとハー上のFuseに照射できるためでいまった。かつFuseに照射できるためでいまった。からには、からを受けず、Fuseを短突の呼吸のに切りできるという利点がある。ここでSHG305は、レーザー304と光学系306の間ばみが304と光学系3064年の数では、クーザー304内あるいは、光学の数では、かって6度い。また、1.064年の及び0.5324mのレーザー光の数で比けずるとは近半が近沢される。

[張明の効果]

以上説明したように、本発明は1.064μm及び0.532μm減疾の2種類のレーザー光を問いにFuseに関けすることにより、Fuseとの独立に切断するとのとなることにより、Fuseと対していることにより担切回路設定の製造に於

いて歩四まりを上げ低価格で設供できるという
効果がある。

4. 図面の簡単な説明

新1回は本発明の第1の契約例を示すは式図、第2回は多糖品シリコンFuse上に集積回路に収取取PSGが被告されている場合のPSG庭原と吸収率の関係を示す図、第3回は木発明の第2の実施例を示すための換式図、第4回は従来のレーザートリミング設置の一例の均式図である。

100… 防食台, 300… 防電台, 401… ステージ.

101… ステージ、301 … ステージ、

402… ウェハー台, 102… ウェハー台,

302… ウェハー台, 403… ウェハー、

103… ウェハー, 303… ウェハー,

404 ··· Y· A G ; N d V - # - .

104, 114 ··· Y A G : N d v - + - ,

304 ··· Y A G ; N d v - # - .

405… レーザー光、105… S H G 、305… S H G 、

408…レーザー光学系,

108、118 -- レーザー光学系。

308… レーザー光学系, 407…ミラー,

107, 117, 127... 5 5 - , 307... 5 5 - ,

108…初即回路.

308… テレビモニター用カメラ,

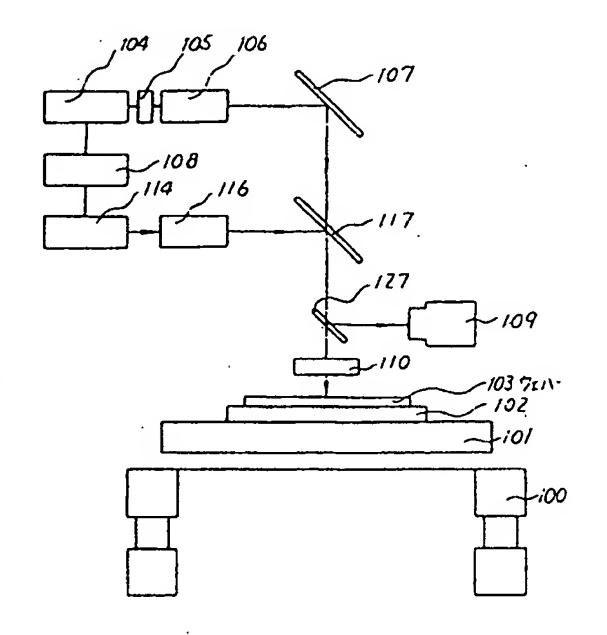
103… テレビモニクー用カメラ,

303… アライメント光学系,

110… アライメント光学系。

310, 311…レーザー光。

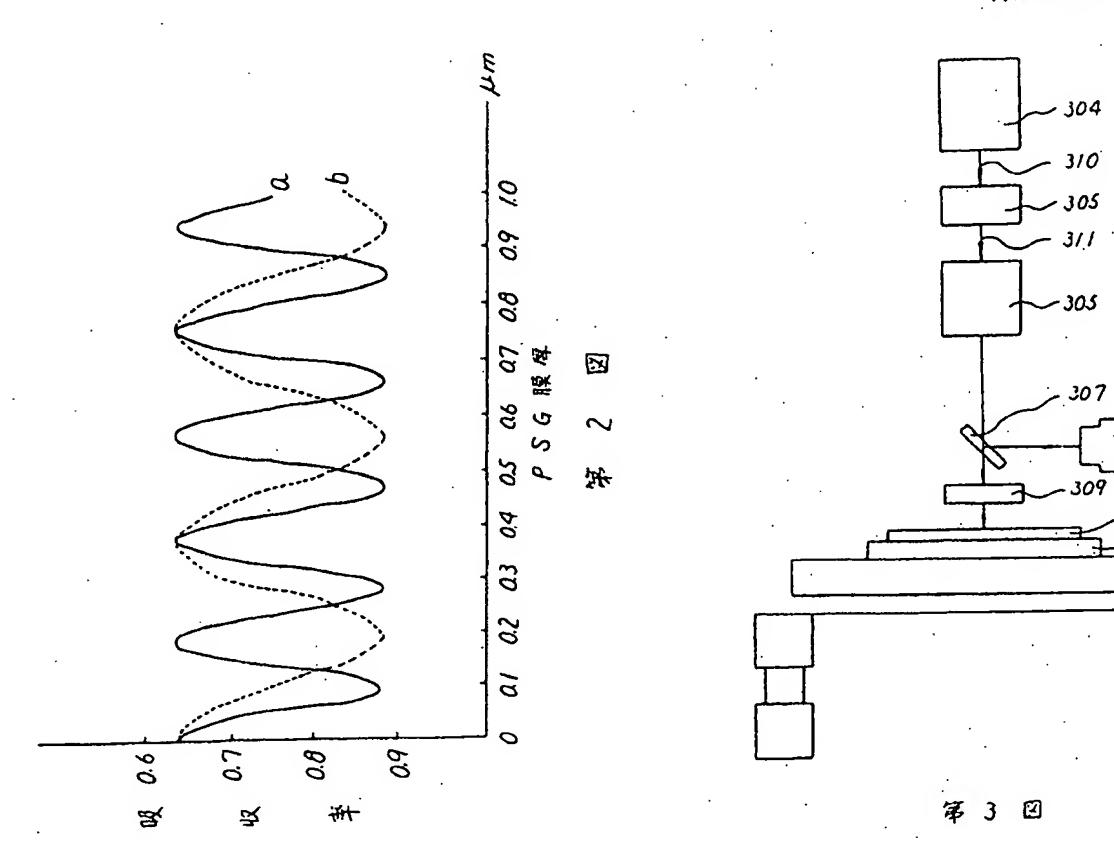
代四人 弁理士 内 即 智 (本)

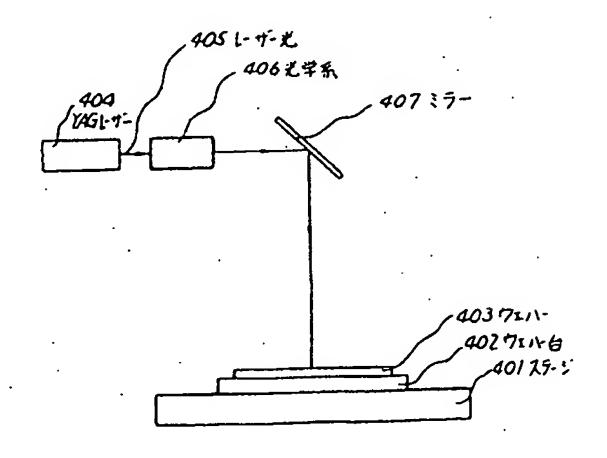


第 / 图

BEST AVAILABLE COPY

-300





44 A 1971